## УДК 004.021:620.179.119

## Алгоритмическое обеспечение исследования свойств поверхности функциональных материалов зарядочувствительными методами

Жарин А.Л., Тявловский А.К. Белорусский национальный технический университет

Исследование свойств новых функциональных материалов зарядочувствительными методами включает, в том числе, исследование их фотоэлектрических свойств основе бесконтактного на поверхностной фотоЭДС как отклика потенциала поверхности материала на воздействие оптическим излучением заданной длины волны. Другим видом воздействия, применимым при исследованиях функциональных материалов, является заряжение поверхности коронным разрядом с последующей регистрацией и анализом зависимостей «заряд-емкость» (О-V характеристик) или "потенциал-емкость" (С-V характеристик). Таким образом, возникает необходимость управления двумя типами источников воздействия в зависимости от выбранного режима исследования.

Разработанный алгоритм использует передаваемую пользовательским интерфейсом глобальную переменную (флаг), определяющую требуемый исследование поверхностной воздействия: фотоЭДС исследование Q-V характеристик. В первом случае, помимо флага, пользовательским интерфейсом передаются значения длины воздействующего оптического излучения  $\lambda_1...\lambda_N$ , а во втором – значение предельно допустимой плотности заряда на поверхности образца  $Q_{max}$ . При отсутствии последнего параметра, что допускается в разработанном алгоритме, достижение предельной плотности заряда может определяться по прекращению изменения потенциала поверхности при воздействии очередной дозой коронного разряда  $\Delta O$ , что свидетельствует о равенстве токов утечки поверхностных струкутр функционального материала (как правило, определяемых туннельным эффектом) и тока коронного разряда, указывающем на близость напряженности электрического поля в поверхностных слоях материала к пробойному значению. Воздействие оптическим излучением различных длин волн происходит поочередно, данная ветвь алгоритма выполняется циклически с использованием цикла for. Воздействие режиме исследования O-V характеристик осуществляется с использованием источника коронного разряда. Из-за невозможности пространственного совмещения источников воздействия и электрометрического зонда, в алгоритме предусматривается чередование воздействия и регистрации измерительного сигнала, промежутке между которыми происходит обращение модулю управления шаговыми двигателями подсистемы сканирования.